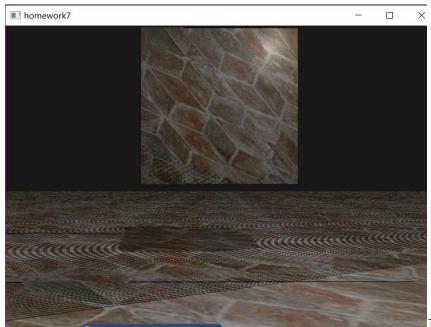
- 1. 实现方向光源的 shadowing mapping
- 2. 修改 GUI
- 3. 实现正交/透视两种投影下的 shadowing Mapping
- 4. 优化 Shadowing Mapping 算法

Step1: 生成一张深度贴图,深度贴图是从光的透视图处理得到的深度纹理(把世界坐标转换到光源"摄像机"坐标,求得其 Zbuffer,生成一张图)。

这个算法的本质是光路可逆。

Step2: 计算阴影。在这张图中,最小的深度就是被光线所看到(照射到)的地方。而大于这一部分的都是阴影。

```
float ShadowCalculation(vec4 fragPosLightSpace)
       vec3 projCoords = fragPosLightSpace.xyz / fragPosLightSpace.w; //归一化
      //归一化
projCoords = projCoords * 0.5 + 0.5;
//获得光照坐标系下的最近的深度值
float closestDepth = texture(shadowMap, projCoords.xy).r;
//获得当所投资光照下的深度值
float currentDepth = projCoords.z;
      //注意此时对应的大概是正交投影??
      vec3 normal = normalize(fs_in.Normal);//得到当前片元的法向量 vec3 lightDir = normalize(lightPos - fs_in.FragPos);//得到入射方向 float bias = max(0.05 * (1.0 - dot(normal, lightDir)), 0.005);//平移
       float shadow = 0.0;//PCF vec2 texelSize = 1.0 / textureSize(shadowMap, 0); for(int x = -1; x <= 1; ++x)//中值滤波卷积
             for (int y = -1; y <= 1; ++y)
                   float pcfDepth = texture(shadowMap, projCoords.xy + vec2(x, y) * texelSize).r;
shadow += currentDepth - bias > pcfDepth ? 1.0 : 0.0;//比較两个深度值谁大,大的是阴影
       ,
shadow /= 9.0;//去中值
      if(flag>0&&projCoords.z > 1.0)
    shadow = 0.0;
       return shadow;
 void main()
      vec3 color = texture(diffuseTexture, fs_in.TexCoords).rgb;
vec3 normal = normalize(fs_in.Normal);
vec3 lightColor = vec3(0.3);
       vec3 ambient = 0.3 * color;//环境光
vec3 lightDir = normalize(lightDos = fs_in.FragPos);//浸反射
float diff = max(dot(lightDir, normal), 0.0);
vec3 diffuse = diff * lightColor;//
      vec3 viewDir = normalize(viewPos - fs_in.FragPos);
vec3 reflectDir = reflect(-lightDir, normal);//镜面反射
float spec = 0.0;
vec3 halfwappir = normalize(lightDir + viewDir);
spec = pow(max(dot(normal, halfwayDir), 0.0), 64.0);
vec3 specular = spec * lightColor;
      float shadow = ShadowCalculation(fs_in.FragPosLightSpace);//获得阴影值
       vec3 lighting = (ambient + (1.0 - shadow) * (diffuse + specular)) * color;//光照模型 注意是(1-阴影),因为阴影等效于对光照的削弱,而且不影响环境光
FragColor = vec4(lighting, 1.0);
```



可以看到此时有明显

的纹路。这是由于取样非连续导致的。

Step3: 增加 GUI 部分, 加入 GUI 的切换光源的正交视图和透视视图用来生成纹理。

Step4:对 shadow Mapping 进行改善:增加 bias 解决条纹问题。同时引入了新的问题



悬浮问题



可以看到此时锯齿依

然比较严重, 所以需要进行中值滤波

Step5: 对 shadow Mapping 进行改善: 对阴影进行"中值滤波",重新采样,淡化边缘

